

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2523445

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕННОГО ЭКСТРЕМАЛЬНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО (ЭУФ) ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКЦИОННОЙ ЛИТОГРАФИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ИСТОЧНИК НАПРАВЛЕННОГО ЭУФ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2012131070

Приоритет изобретения 19 июля 2012 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 26 мая 2014 г.

Срок действия патента истекает 19 июля 2032 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.P. Simonov', is written over the printed name.

